

激光对光学薄膜损伤的热冲击效应

龚 辉 李成富 王明利

(中国科学院上海光机所, 上海 201800)

摘要 计算了薄膜在高功率脉冲激光作用下截面温度场和应力场分布。分析了热冲击在光学薄膜激光损伤中的作用, 并用调 Q 1.06 μm 脉冲激光对 ZrO_2 单层膜损伤, 讨论了不同激光强度下薄膜截面温度场与应力场分布, 揭示了热冲击在 ZrO_2 单层膜损伤中的机理和过程。

关键词 高功率脉冲激光, 热冲击, 激光损伤

1 引言

激光与薄膜相互作用的研究, 一直引起激光工作者的关注, 国内外进行了很多探讨, 尤其是对强激光作用下光学薄膜的激光感生损伤研究, 更是投入了大量人力物力, 并已取得了一系列成果。但由于激光损伤的复杂性, 尚有许多问题有待解决。

本文对高功率脉冲激光导致光学薄膜破坏的热冲击机制进行了研究, 计算了在脉冲高功率激光作用下薄膜截面温度场和应力场的分布。分析了热冲击损伤过程, 并实验研究了调 Q 1.06 μm 脉冲激光对 ZrO_2 单层膜的损伤, 揭示了热冲击作用在 ZrO_2 单层膜损伤中占主导地位。

2 热应力计算

2.1 温度场与应力场

由于高功率脉冲激光脉宽很窄(ns量级), 激光与薄膜作用时间很短, 热传导作用对薄膜温度场的影响很小, 温度场分布主要取决于光场分布。对于每层膜, 膜厚很小, 因此, 我们主要计算截面温度场和应力场分布。考虑激光基模输出, 场强轴对称分布, 所以

$$I(r, t) = \frac{E_0}{2T\pi r_0^2} \exp\left(-\frac{2r^2}{r_0^2}\right) \exp\left(-\frac{2(t-T)^2}{T^2}\right) \quad (1)$$

式中, r_0 为焦斑半径($1/e^2$), T 为脉宽半宽度($1/e^2$), E_0 为脉冲激光能量。

假设薄膜热参数不随温度变化, 不考虑薄膜表面散热, 薄膜截面温度场分布为

$$T(r, t) = \frac{\alpha \cdot \int_0^t I(r, t') dt'}{h \cdot \rho \cdot C} + T_0 \quad (2)$$

式中 α 为膜吸收率, ρ 为膜堆积密度, h 为膜厚, C 为薄膜热容, T_0 为膜初始温度。

由于激光作用时间很短, 对于求解热应力时, 可以看作准静态变化, 因此热弹性位移势 ϕ 为^[1]

$$\phi = \frac{1+v}{1-v} K_t \beta \int_0^t T(r,t) dt + \phi_0 + t\phi_1 \quad (3)$$

式中 K_t 为热扩散系数, $K_t = K_1 / \rho \cdot C$, K_1 为热传导系数, β 为薄膜线膨胀系数, v 为泊松比。 $\phi_0 = \phi_{t=0}$ 。设

$$K = \frac{1+v}{1-v} K_t \beta, \quad T_1 = \frac{\alpha E_0}{2h\rho CT\pi r_0^2}$$

当 $t \rightarrow 0$ 时, 应力为 0, 因此 $\phi_0 = 0$; 考虑到当 $t \rightarrow \infty$ 时, $T(r,t)$ 趋于稳定值, 由此知弹性位移势也应趋于某个与时间无关的极限值, 所以有

$$\lim(t \rightarrow \infty) \frac{d\phi}{dt} = 0$$

由此可得 ϕ_1 , 因此对应于 ϕ 的径向应力为

$$\delta_{rr} = \frac{8G}{r_0^2} \left[\frac{1+v}{1-v} K_t \beta T_1 \int_0^t \int_0^t \exp\left(-\frac{2(t-T)^2}{T^2}\right) \exp\left(-\frac{2r^2}{r_0^2}\right) dt dT - tKT_1 \cdot \exp\left(-\frac{2r^2}{r_0^2}\right) \right] \quad (4)$$

式中, $G = E/2(1+v)$, E 为薄膜杨氏弹性模量。考虑到激光与薄膜作用时间为 ns 量级, 因此 (4) 式变为

$$\delta_{rr} = \frac{8G}{r_0^2} tKT_1 \cdot \exp\left(-\frac{2r^2}{r_0^2}\right) \quad (5)$$

径向应力 δ_{rr} 为压应力。

2.2 热冲击破坏机制

由于脉冲高功率激光对光学薄膜的急剧加热, 使其产生剧烈的温度变化, 产生冲击热应力。导致破坏的抵抗能力取决于薄膜的特性。我们知道几乎所有的, 无论用什么方法制备的膜, 都存在机械应力, 可分为张应力和压应力。如果膜倾向于平行于它的表面收缩, 则出现张应力; 压应力则是膜在平行于表面扩展时出现。在张应力情况下, 形成凹的膜表面, 在压应力情况下膜表面是凸的。机械应力由三个分量组成^[2], $\delta = \delta_{ext} + \delta_{therm} + \delta_{intr}$, 外应力(δ_{ext})由外力作用引起, 热应力(δ_{therm})由温度变化引起。在最不利的情况下, 总应力(δ)中的热应力部分可能是十分显著的。 δ_{intr} 是薄膜本身的内禀应力, 它是一种结构的和微结构的灵敏性质, 由膜生长模式和微结构的相互作用造成的。对于研究机械应力来说, 膜与基底间附着力的减小是很重要的。膜与基底的附着力可如下分类: 物理吸附、化学吸附和化学键合。其附着力强度大约在 $10^4 \sim 3 \times 10^7 \text{ N/cm}^2$ 。在一般情况下, 膜的机械应力不危及附着力。但由于高功率脉冲激光对薄膜的热冲击作用, 造成很强的热冲击应力, 可使薄膜的机械应力发生很大变化, 克服附着力引起辐照区域的薄膜与基板分离。热冲击作用在激光导致薄膜破坏中很重要。由此可知, 利用激光对薄膜的剥离, 测量附着力是一种可行方法。

3 实验和结果

3.1 实验

在室温(27 °C)下, 实验测试了 ZrO_2 单层膜(膜厚 $\lambda/4$, $\lambda = 1.06 \mu\text{m}$), 基板为玻璃。实验装

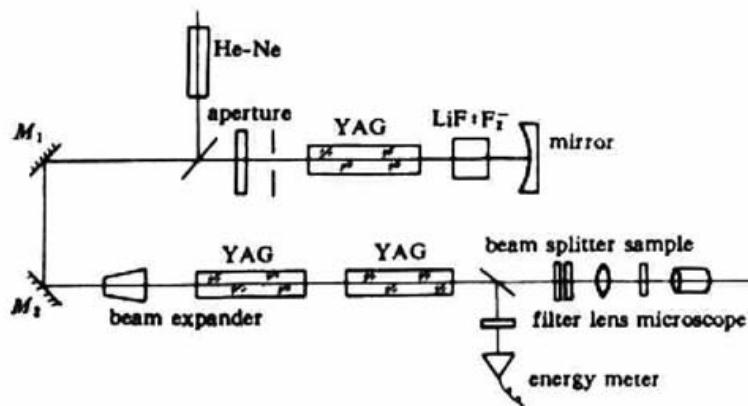
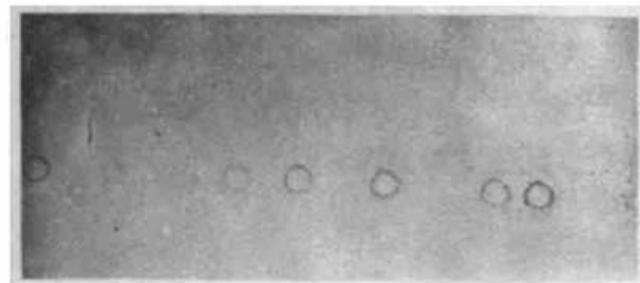


Fig. 1 Experimental apparatus

置如图 1 所示,一级振荡,二级放大。利用晶体调 Q ,激光波长 $1.06 \mu\text{m}$,脉宽 10 ns ,输出为基模,焦斑直径 $55 \mu\text{m}$ ($1/e^2$)。实验采用 1-on-1 方式损伤。实验中观察到损伤破坏时,膜层崩飞,成片剥落。图 2 为薄膜损伤形貌,损伤点成圆形剥落,损伤程度越大,损伤点半径越大。损伤点半径由 Leize 干涉显微镜测量,表 1 为不同入射激光能量下的损伤点半径测量结果, ZrO_2 薄膜损伤阈值为 27.8 J/cm^2 。

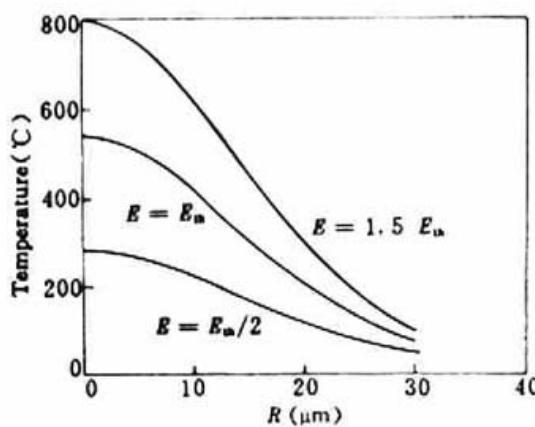
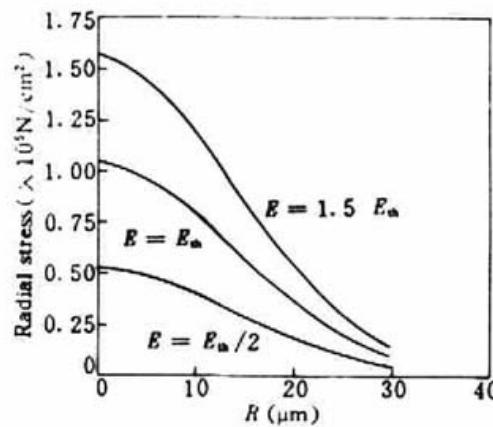
Table 1 Damage spot radius versus laser fluence

E/E_{th}	$R(\mu\text{m})$	E/E_{th}	$R(\mu\text{m})$
1.5	7.1	6	25.1
2.5	15.9	7.7	25.2
3	19.0	8.5	27.2
4.5	22.3	9.3	27.9



3.2 数据分析

利用(2),(5)式,作出不同入射激光能量下 ZrO_2 单层膜截面温度场和应力场的分布,如图 3、图 4 所示 ($t = 10 \text{ ns}$, E_{th} 为损伤阈值)。从图

Fig. 3 Sectional temperature distribution of a ZrO_2 single-layer film induced by a Q -switched $1.06 \mu\text{m}$ laserFig. 4 Sectional stress distribution of a ZrO_2 single-layer film induced by a Q -switched $1.06 \mu\text{m}$ laser

3 中可以看到,在激光焦斑中心处温度最高,随着焦斑半径 R 的变大,温度迅速下降,形成很大梯度。不同入射激光能量下,温度峰值不同。激光入射能量为损伤阈值时,薄膜中心温度为 550

℃，而 ZrO_2 膜熔点为 2950 ℃，说明薄膜损伤不是热熔破坏，而是热应力损伤。由图 4 可见，径向应力 δ_{rr} 为压应力，在光斑中心区达到 10^5 N/cm^2 量级，足以克服薄膜的附着力，造成薄膜脱落。随着 R 的增加， δ_{rr} 迅速降低。不同入射能量下，应力峰值不同，入射能量越大，达到薄膜剥落的热应力范围越大，即损伤区域变大。图 5 为激光入射能量与损伤点半径的关系曲线，图中实线为理论计算曲线，其中薄膜损伤应力值由损伤阈值能量下的应力最大值决定，可以看到理论计算值和实验结果相当吻合。

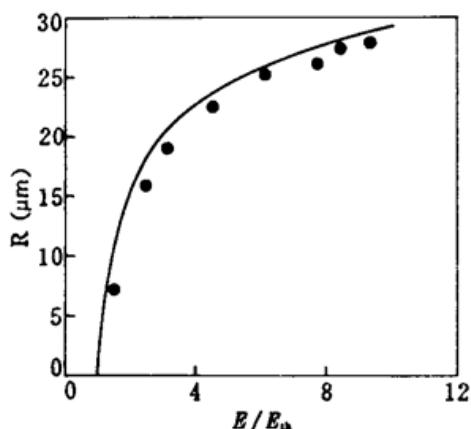


Fig. 5 Dependence of the damage spot radius on laser fluence

很大，足以造成薄膜的破坏剥落。

4.2 虽然是利用单层膜损伤实验证，但对于多层膜具有同样物理意义。

4.3 从以上计算分析中，可以看到减小薄膜热膨胀系数、增加热容、提高膜层附着强度等可以增强薄膜抗激光损伤强度。

4.4 激光对光学薄膜损伤过程是复杂多样的，损伤机理很多，但对于 ZrO_2 单层膜损伤中，热冲击作用占主导地位。

4 结 论

4.1 热冲击效应在高功率脉冲激光对光学薄膜损伤过程中起着重要作用，它产生的热冲击应力

参 考 文 献

- 1 竹内洋一郎. 热应力, 北京: 科学出版社, 1982. 75~80
- 2 H. K. 普尔克尔. 玻璃镀膜, 北京: 科学出版社, 1988. 334~336

Thermal Shock Effect on Optical Films Damage Induced by High Power Laser

Gong Hui Li Chengfu Wang Mingli

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica, Shanghai 201800)

Abstract The sectional temperature and stress distribution of optical films under high power pulse laser irradiation are calculated. Thermal shock effect was analyzed. Experiment of damage induced by a Q switched $1.06 \mu\text{m}$ laser to a ZrO_2 single film reveals the thermal shock damage process and mechanism.

Key words high power pulse laser, thermal shock, laser damage